مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۱۹، شمارهٔ ۳، پاییز ۱۳۹۸

ڗۅٙۿۺ؋ۑڔڹۑ

# تأثیر ناخالصی مس بر آشکارسازی نوری فرابنفش نانومیلههای اکسید روی

# علی خیاطیان'، محمد الماسی کاشی'، روح اله عظمی راد'، روح اله شاکرنژاد' و سعید صفا<sup>۲</sup> ۱. دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان

۲. گروه نانوفیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

پست الكترونيكي: khayatian@kashanu.ac.ir

(دریافت مقاله: ۲/۲۵ /۱۳۹۸ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۱)

#### چکیدہ

در کار حاضر، نانومیلههای هسته/ پوستهٔ اکسید روی/کسید روی با پوستهٔ آلاییده شده با غلظتهای مختلف مس با استفاده از یک روش رشـد دو مرحلهای شامل رشد گرمابی نانومیلهها به دنبال غوطهوری در محلول پوشش دهی استات روی آلاییده با نیترات مس ساخته شدند. تأثیر ناخالصی مس افزوده شده به پوستهٔ نانومیلهها بر خواص ساختاری، اپتیکی و الکتریکی آنها بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که پوشش ایجاد شده روی میلهها، قطر متوسط آنها را از حدود mm ۲۰ به حدود mm ۲۰ افزایش می دهد. الگوهای پراش پرتوی ایکس برای همهٔ نمونهها، تشکیل ساختار اکسید روی شش گوشی ورتزیت بدون تشکیل هیچ فازی از اکسیدهای مس را نشان می دهد. همچنین جابهجایی قلهٔ (۲۰۰۰) بـه زوایای کوچکتر می تواند دلیلی بر حضور غالب یونهای <sup>+</sup>un در شبکه اکسید روی باشد. باتوجه به اندازه گیری منحنیهای جریان ولتاژ، مقاومت الکتریکی نانومیلهها با افزایش غلظت مس تا ۲۵ درصد اتمی کاهش می یابد. این کاهش مقاومت بر اساس افزایش حاملهای بار ناشی از حضور یونهای <sup>+</sup>un وی نشری می می از نار مان یونهای <sup>+</sup>un در شده اکسید روی باشد. باتوجه به اندازه گیری منحنیهای جریان ولتاژ، مقاومت الکتریکی نانومیلهها با افزایش غلظت مس تا ۲۵ درصد اتمی کاهش می یابد. این کاهش مقاومت بر اساس افزایش حاملهای بار ناشی از حضور یونهای <sup>+</sup>un وی نوی نام فراین فرای باسخ حسگرهای کسید وی باشد. باتوجه به اندازه گیری منحنیهای جریان ولتاژ، مقاومت شد. با افزایش میزان آلایندهٔ مس، میزان پاسخ حسگرهای کاره نانومیلههای هسته/ پوستهٔ اکسید روی نسبت به تابش فرابنفش اندازه گیری

**واژههای کلیدی**: نانومیلههای هسته/ پوسته، اکسید روی، آلایندهٔ مس، آشکارساز تابش فرابنفش

#### ۱. مقدمه

نورگسیل قطبش اسیپینی [۴]، ادوات فتوولتاییک [۵]، نیمرساناهای مغناطیسی رقیق شده [۶] و حسگرهای شیمیایی [۷] به خود جلب کرده است. همچنین اکسید روی به صورت گسترده در ساخت حسگرهای تابش فرابنفش با پیکربندی فلز-نیمرسانا- فلز و اتصالهای اهمی یا شاتکی، استفاده می شود [۸]. در این حسگرها، سازوکار پاسخ به تابش فرابنفش بر اساس تولید جفتهای الکترون- حفرهٔ تحت تابش در یک

اکسید روی یک نیمرسانای نوع n با گاف انرژی پهن (حدود (۳/۳۷ eV)، انرژی بستگی اکسایتونی زیاد (> ۶۰ meV)، رسانش بالا، شفافیت ذاتی و ارزان قیمت میباشد [۱]. اکسید روی به دلیل برخورداری از خواص ممتاز، توجه گروههای تحقیقاتی زیادی در حوزهٔ فناوریهای نوظهوری از قبیل ساخت ادوات اسپینترونیکی [۲]، ابزارههای اپتوالکتریکی [۳]، دیودهای

فرایند سریع و نیز فرایند نسبتاً کند جذب و واجـذب اتـمهـای اکسیژن در سطح ماده میباشد.

نانومیله های اکسید روی با برخورداری از سطح مؤثری بزرگ به علت داشتن نسبت طول به قطر زیاد و نیز محدودیت اندازه در دوبعد دارای بلورینگی نسبتاً خوب، چگالی مجتمع شوندگی بالا، توان مصرفی پایین و در نتیجه سازگاری فوقالعاده برای استفاده در وسایل مبتنی بر میکروالکترونیک است [۹–۱۱]. همچنین نانومیله های اکسید روی با داشتن مساحت سطح فعال بزرگ و نیز قطر کوچک در مقایسه با طول دبای (عمق نفوذ میدان الکتریکی درون مادهٔ تودهای)، خواص حسگری قابل ملاحظه ای را نشان میدهند [۹].

اخيراً نانومیلههای چندساختاری توجیه گروههای تحقیقاتی بسیاری را به خـود معطـوف سـاختهانـد. ایـن نانوسـاختارهای سهبعدی، به دلیل داشتن مساحت سطح مؤثر خیلی بزرگ و خواص شیمیایی سطحی ویژهٔ کاربردهای وسیعی در حوزههای مختلف علوم و فناوری از جمله ساخت حسگرها دارنـد [۱۲ و ۱۳]. تــاکنون نانومیلــههـای اکســید روی چندســاختاری در پیکربندهای مختلفی ساخته شدهاند که از جملهٔ آنها می توان به نانومیلههای پوشش داده شده با فلزاتی از قبیل طلا، نقره، پلاتین و غیره جهت عامل دار کردن سطح و همچنین نانومیلههای هسته/يوســـــته ماننــــد ZnO/TiOr [۱۴]، SnO<sub>۲</sub>/ZnO [۱۴] و ZnO/ZnS [۱۶] اشاره کرد. استفاده از نانومیلههای چندساختاری هسته/ پوسته به عنوان روش مناسبی برای کاهش نرخ بازترکیب به دلیل سد انرژی میان مواد هسته و پوسته یاد می شود [۱۷]. از آنجا که خـواص حسـگری در نانومیلـههـای اکسید روی بر اساس واکـنش،هـای سـطحی بـا گـاز پیرامـونی (جذب و واجذب گاز یا مولکولهای اکسیژن هوا روی سطح)، پوششدهی سطح با نانوذرات یا آلایش با عناصری که وابستگی شیمیایی قوی دارند میتواند منجر به بهبود عملکرد حسگری شود. معمولاً تزريق الايندهها به نانوساختارها منجر به ايجاد نواقصی در شبکهٔ بلوری آنها میشود که به نوبهٔ خود می تواند نقش مؤثري را در کیفیت جذب و واجذب مولکول،ا ایفا کننـد [۷]. ناخالصی مس با داشتن ویژگی آمفوتری و شرکت در بلـور

میزبان با هر یک از حالات یونی <sup>+</sup>Cu یا <sup>+۲</sup>C می تواند تغییرات متفاوتی را در خواص فیزیکی یا شیمیایی ماده ایجاد کند [۱۸]. ژائو و همکاران [۱۹] بهبود حسگر گاز H<sub>۲</sub>S ساخته شده بر پایهٔ نانوفیبرهای اکسید روی آلاییده با اتمهای مس را به افزایش سایتهای فعال سطحی در اثر تزریق نواقص ساختاری ناشی از آلایش مس نسبت دادند. یا در یک گزارش دیگر، تأثیر آلایندهٔ مس تزریق شده به نانومیلههای اکسید روی در بهبود فعالیت فوتوکاتالیزوری آنها، به سایتهای گیرانداز سطحی ناشی از تزریق اتمهای مس نسبت داده شده است [۲۰].

در نانومواد چندساختاری نیز از آلایـش هسـته یـا پوسـته بـه عنوان سازوکاری برای اصلاح خواص و بهبود عملکرد مواد استفاده شده است. برای مثال، تأثیر غلظت ناخالصی اروپیم تزریق شده در پوستهٔ نانومیلههای هسته/ پوسته اکسید روی/ اکسید روی بر خواص آشکارسازی تابش فرابنفش توسط بابامرادی و همکاران [۲۱] مورد بررسی قرار گرفت. لی و همکاران [۲۲] با ساخت نانوذرات هسته/ يوسته اكسيدروي و آلاييدن هسته مرکزی، مشاهده کردند که تزریـق ناخالصـی یون.هـای ناخالصـی مس درون هسته ZnO می تواند خواص الکترونیکی و اپتیکی نانوساختار را دستخوش تغییر نماید. با توجه به وابسته بودن خرواص الکتریکی و حسگری به ویژگیهای سطحی نانوساختارهای به کار رفته، تأثیر آلایش لایـه سـطحی از اهمیـت ویژهای برخوردار است. بنابراین در کار حاضر، اقدام به ساخت نانومیلههای هسته/ پوسـتهٔ اکسـید روی بـا پوسـته آلاییـده شـده توسط اتمهای مس کردیم. برای این منظور نانومیلهها به روش رشد گرمابی ساخته و سپس به روش غوط هوری و در محلول شامل غلظتهای مختلف از ناخالصی مس یوشش دهی شد. تأثیر ناخالصی مس افـزوده شـده بـه پوسـتهٔ نانومیلـههـا بـر خـواص ساختاري، اپتيكي، الكتريكي بررسي شد. همچنين خواص حسگری نانومیلهها نسبت به تابش فرابنفش اندازهگیری شد.

۲. مواد و روشها

در ابتدا، زیرلایههایی از جنس شیشه در حلالهای استون، اتانول و سپس با آب دییونیدهٔ درون دستگاه فراصوت تمیز



**شکل ۱**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) طرحواره از فرایند رشد نانومیلههای هسته/ پوسته اکسید روی به همراه تصویر AFM از لایه دانهبندی شده و تصویر از حسگر ساخته شده. (الف) دانهگذاری بستر شیشه به روش لایه نشانی چرخشی به همراه تصویر AFM، (ب) رشد نانومیلهها بـا روش گرمابی، (ج) پوششدهی نانومیلهها توسط یک لایه از جنس اکسید روی آلاییده با ناخالصی مس به روش غوطهوری، (د) حسگر ساخته شده.

> شدند. سپس یک لایهٔ نازک از جنس اکسید روی به روش لایهنشانی چرخشـی روی سـطح شیشـهٔ لایـهنشـانی و بعـد از عملیات حرارتی به عنوان جوانه برای رشد نانومیله ها استفاده شد. محلول لايهنشاني شامل استات روى دوآبه با غلظت ۰٬۰۵ M مراه دی اتانول آمین با غلظت M ۶٬۰۶ بود که در اتانول به عنوان حلال حل شده بودند. ایـن مخلـوط بـه مـدت min ۲۰ mi در دمای ۲°۶۰ برای به دست آوردن محلولی شفاف و همگن همزده شد. سپس با ریختن چند قطره از محلول بر روی شیشه، لایهنشانی در سرعت چرخش ۳pm ۳۰۰۰ و در مدت زمان چرخش s ۳۰ انجام شد. برای خشک کردن لایهٔ نشانده شده، نمونه به مدت ۱۰ دقیقه در دمای C°۱۸ نگهداشته شد. مراحل فرایند لایهنشانی و حرارتدهی بالا، ۵ بار تکرار شـد تـا لایهای یکنواخت بر روی سطح شیشه تشکیل شود. در نهایت نمونه در دمای C°۰۰° و به مدت یک ساعت یخت شد. در شکل ۱ (الف) طـرحوارهای از فراینـد رشـد بـه همـراه تصـویر AFM از سطح بستر دانه گذاری شده نشان داده شده است.

> محلول لازم برای رشد نانومیله ها شامل نیترات روی ۸ ۱۰۰۰، و هیدروکسید سدیم با غلظت M ۱،۰ بود. نانومیله ها در دمای ۲۰۰۷ و با غوطه ور کردن بستر دانه بندی شده به صورت وارونه درون محلول و در مدت زمان ۱،۵ ساعت رشد داده شدند شکل ۱ (ب). بعد از اتمام فرایند رشد، نمونه با آب

دییونیده شسته و در جریان هوای گرم به آرامی خشک شـد و در دمای C°۰۰C به مدت یک ساعت پخت شدند.

برای ایجاد لایهٔ پوستهٔ آلاییده شده بر روی نانومیلههای اکسید روی (نانومیله هسته/ پوسته) از روش غوطهوری استفاده شد. برای این منظور، محلولی شامل M۵٬۰ استات روی و M۶٬۰ دیاتانول آمین به همراه غلظتهای مختلف نیترات مس (با نسبت مولی نیترات مس به نیترات روی برابر با ۰، ۵٫۰، ۵٫۱، م۶٬۶ و ۹ درصد اتمی) حل شده در حلال اتانول تهیه شد. سپس نمونهها شامل نانومیلههای اکسید روی به صورت عمودی و با سرعت mmin در محلول فوق غوطهور شدند. بعد از کشیده شدند شکل ۱ (ج). در این مرحله برای ضخیم و یکنواخت شدن لایه پوستهای، بعد از ۱۰ دقیقه خشک شدن نمونه در دمای ۲۰۵۸، فرایند غوطهوری دوباره تکرار شد. سپس همهٔ نمونهها در دمای ۲۰۰۵ به مدت یک ساعت تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند.

مشخصات ساختاری و ریخت نمونهها توسط آنالیز پراش پرتوی ایکس (XRD, X'Pert PRO, Philips) و میکروسکوپ الکترونی (SEM,VEGA, TESCAN) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM, NT-MDT) مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور مشخصهیابی الکتریکی و نیز بررسی خواص حسگری نمونهها،



**شکل ۲**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) (الف) آنالیز عنصری EDS برای نانومیلههای کپسوله شده ZnO/ZnO خالص (ب) نیز با پوستهٔ آلاییده شده با ناخالصی مس ۵٫۵ و (ج) ۴٫۵ درصد اتمی.

الکترودهای طلا به ضخامت ۷۰nm بر روی نمونهها در یک پیکربندی فلز-نیمرسانا- فلز توسط دستگاه لایهنشانی کندوپاش ایجاد شد. این پیکربندی شامل دو الکترود شانهای در هم رفته بود. پهنا و طول هر شاخه به ترتیب ۱ و ۱۰ میلیمتر و فاصلهٔ بین الکترودی ۱ mm بود شکل ۱ (د). اندازه گیری خواص حسگری نسبت به تابش فرابنفش در دمای اتاق و در مجاورت هوا و تحت یک لامپ فرابنفش با توان تابشی ۸۲ mW/cm' انجام شد.

### ۳. نتایج و بررسی

در شکل ۲ (الف) نتایج آنالیز عنصری (EDS) برای نانومیلههای کپسوله شده ZnO/ZnO خالص و نیز با پوسته آلاییده شده با ناخالصی مس ۵٫۵ شکل ۲ (ب) و ۴٫۵ درصد اتمی (شکل ۲ (ج)) نشان داده شده است. در طیف هر سه نمونه، یک قله اکسیژن در ۸۵۳ keV و دو قله در ۱۰٫۱ و ۸٫۶ keV مربوط به روی مشاهده می شود. همچنین با افزودن مس به لایه پوسته، دو قله در طیف EDS (۹۴٫۰ و ۸٫۵۳ keV) مربوط به سیگنال مس ظاهر شده است که ثابت می کند که پوسته نانومیلهها به خوبی با

در شکل ۳ (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی از سطح نانومیلههای ZnO خام (بدون پوسته)، نانومیلههای هسته/ پوسته

ZnO/ZnO خالص در شکل ۳ (ب) و هسته/ پوسته آلاییـده بـا ۴٫۵٪ اتمی مس در شکل ۳ (ج) مشاهده می شود. نمونهٔ خام شامل نانومیلههایی با قطری در حدود ۶۰-۴۰ نانومتر است. درحالیکه نانومیلههای کپسول شده خالص و آلاییده دارای قطری در حدود ۱۰۰–۶۰ نانومتر هستند. تعداد میلهها در واحد سطح برای هر سه نمونه تقریباً یکسان و برابر ۲۰<sup>-</sup>۳×۱۰ ~ ۳×۱۰ ~ شمارش شد. آشکار است که در طی فرایند کیسوله کردن، نانومیلهها توسط یک لایهٔ نازک پوشش داده شده در حالی که تعداد آنها دستخوش تغيير نمي، ود. بنابراين كپسوله كردن نانومیلهها به روش غوطهوری، یک روش مناسب برای اصلاح و آلایش سطح نانومیلهها با کمترین تغییر در ریخت آنها است. این در حالی است که گزارش شده که افزایش کاتیون های مس (تا ۲ درصد اتمی) به محلول گرمابی در حین رشد نانومیله ها، می تواند سبب افزایش شدید قطر میلهها از ۷۵ به ۱۲۰ نانومتر و نيز كاهش قابل ملاحظه در تعداد أنها در واحد سطح شود [٢٣]. قطر نانومیلهها و چگالی سطحی آنها به صورت قابل ملاحظهای به چگالی مکانهای هستهبندی و نیز pH محلول وابسته است. بنابراین در روش های آلایش دیگر که مبتنی بر تزریق ناخالصی های مس درون حمام واکنش میباشد، افزودن ناخالصی به حمام سبب افزایش چگالی مکان های هستهسازی و



**شکل ۳.** تصاویر SEM از سطح نانومیله های اکسید روی خام (الف)، نانومیله های هسته/پوسته اکسید روی خالص (ب) و نانومیله های هسته/ پوسته آلاییده با ۴٫۵ at.% مس (ج).



در نتیجه افزایش نرخ رشد و درشت شدن و افزایش رشد عرضی میله ها می گردد. همچنین تأثیر مخرب افزودن ناخالصی مس به حمام رشد اکسید روی که منجر به کاهش طول و نسبت ابعادی میله ها و در نتیجه کاهش چگالی آنها در سطح شده توسط گروه های دیگری نیز گزارش شده است [۲۴ و ۲۵].

در شکل ۴ (الف) الگوهای پراش نانومیلههای هسته/ پوستهٔ اکسید روی خالص و با پوستهٔ آلاییده با غلظتهای مختلف مس نشان داده شده است. قلههای ظاهر شده در همهٔ نمونهها یکسان و مربوط به صفحات بلوری (۱۰۰)، (۲۰۰)، (۱۰۱)، (۱۰۱) و (۲۰۰) است، که بیانگر بلوری شدن ماده در یک ساختار شش گوشی ورتزیت است. همهٔ قلههای ظاهر شده در الگوهای پراش متناظر با ساختار اکسید روی بوده و هیچ فاز دیگری از قبیل CuO، Cu و Cu2 مشاهده نمی شود. بنابراین می توان استنتاج کرد که اتمهای مس به صورت جانشین یا بین نشین در شبکهٔ بلوری اکسید روی مشارکت کردهاند [۲۶]. همچنین قلهٔ اصلی (۲۰۰) در الگوها نشان دهندهٔ رشد ترجیحی بلور در امتداد محور ۲ بلوری و عمود بر سطح بستر شیشه است. قلهٔ (۲۰۰) از الگوی پراش نمونهها در شکل ۴ (الف) جلد ۱۹، شمارهٔ ۳

صفر تـا ۱/۵ درصـد اتمـی افـزایش و سـپس در غلظتهای ناخالصی ۲/۵ و ۹ درصد کاهش می یابد. روند افزایشـی شـدت قله بیانگر بهبود بلورینگی نمونه ها است به گونه ای که می تـوان اسـتنتاج کـرد کـه نمونـه بـا ۱/۵٪ مـس دارای بیشـترین میـزان بلورینگی است. افـزایش قلـهٔ (۲۰۰) اکسـید روی در حضـور مقادیر بسیار کم آلایندهٔ مس، توسط گروه های دیگر نیز گزارش شده است که به بهبود بلورینگی بلور در حضور یون های مس نسبت داده شده است [۹ و ۲۷]. بـا آلایـش بلـور اکسـید روی توسط غلظت مناسبی از خالصی مس، اتم های مس بـه صـورت بین نشین وارد شبکه بلوری شده و موجب بهبود رشد در جهت ترجیحی (۲۰۰) می شوند [۲۷].

از طرف دیگر، موقعیت قلهٔ (۰۰۲) با افزودن ناخالصی مس به لایهٔ اکسید روی پوستهای به سمت زوایای کوچکتر جابهجا شده است شکل ۴ (ب). این می تواند به جایگزین شدن یونهای مس به جای یونهای روی در شبکهٔ بلوری و در حالت يـوني <sup>+</sup>Cu نسـبت داده شـود. يونهـاي مـس ناخالصـي می توانند در دو حالت تکظرفیتی و دوظرفیتی یعنی ۱+ و ۲+ در شبکهٔ بلوری اکسید روی میزبان مشارکت نماینـد [۲۵ و ۲۸]. شعاع یون،های ۲۰ ، Cu<sup>۲</sup> ، Cu<sup>۲</sup> و ۲۰ Zn با همآرایی ۴ تایی به ترتيب برابر با ٥/٥٧٧، ٥/٥٧٧ و ٥/٩٧٤ نانومتر است. بـا توجـه به شعاع يوني، جابهجايي قلهٔ (٥٠٢) در همه نمونههاي آلاييـده به سمت زوایای کوچکتر را میتوان به حضور غالب یونهای -Cu<sup>+</sup> در شبکهٔ اکسید روی نسبت داد [۹]. البت ه با توجه به اخـتلاف کـم در شـعاع يـوني Zn<sup>۲+</sup> و Cu<sup>+</sup>، تغييـر مشخصـات ساختاری از قبیل جابهجایی موقعیت قله و یا اندازهٔ ثابتهای شبکهٔ بلوری در حضور غلظتهای پایین ناخالصی مس ممکن است روند مشخصی را از خود نشان ندهد مانند آنچه که برای آلایش با ۵/۰ درصد اتمی مشاهده شده است. چنین رفتاری توسط گروههای دیگر در خصوص آلایش اکسید روی با مس گزارش شده است [۲۴].

با توجه به اطلاعات به دست آمده از الگوهای پراش پرتوی ایکس، اندازهٔ متوسط بلـورکهـا بـه کمـک رابطـهٔ شـرر بـرای نانومیلههای هسته/ پوسته محاسبه شد. این کمیت برابر با ۵۱٫۴،

۵۳/۵ ، ۵۳/۱ ، ۵۱/۲ و ۲۷/۲ برای مقادیر ناخالصی به ترتیب صفر، ۵٫۵، ۵٫۱، ۵٫۸ و ۹ درصد اتمی تخمین زده شد. معمولاً افزودن ناخالصی به نانوساختارها منجر به کاهش اندازهٔ متوسط بلورکها در آنها میشود [۲۹]. در مقالات اشاره شده است که با ورود ناخالصی مس به درون شبکهٔ بلوری اکسید روی، هستهبندی و در نتیجه رشد اکسید روی کاهش مییابد [۲۸]. این در حالی است که روش خاص آلایش به کار برده شده در این تحقیق (آلایش در لایهٔ پوسته ای) شرایط را به گونه ای رقم زده است که توانسته این ضریب مهم را با افزایش ناخالصی تا حدود زیادی بدون تغییر نگهدارد.

طیف عبور نوری نانومیله های هسته/ پوستهٔ اکسید روی آلاییده با مس در شکل ۵ (الف) نشان داده شده است. با افزایش آلایندهٔ مس، میزان عبور در ناحیهٔ مرئی کاهش یافته و یک جابه جایی سرخ در لبهٔ جذب مشاهده می شود. شکاف انرژی نواری با روش توک محاسبه برای نمونه ها محاسبه شد شکل ۵ (ب). آشکار است که شکاف انرژی نمونه ها با افزایش ناخالصی مس کاهش مییابد. چنین رفتاری توسط گروه های دیگر نیز گزارش شده است [۳۰ و ۳۱]. با توجه به قطر نانومیله ها (حدود ۲۰۰ – ۶۰ نانومتر)، کاهش شکاف انرژی نانومیله ها (د اثرات حد کوانتومی که معمولاً در ابعاد چند نانومتری ظاهر می شود نسبت داده شود. بلکه این کاهش در شکاف انرژی را می توان ناشی از خم شدگی لبهٔ نواری در اثر تزریق ناخالصی مس بیان کرد [۲۰].

در شکل ۶ (الف) منحنی های جریان بر حسب ولتاژ (V-I) برای همهٔ نمونه ها نشان داده شده است. از منحنی ها مشخص است که روند تغییر جریان عبوری بر حسب ولتاژ دو سر نمونه کاملاً خطی بوده که بیانگر ایجاد یک اتصال از نوع اهمی در یک پیکربندی فلز- نیم رسانا- فلز میباشد. از شیب منحنی های V-I، مقدار مقاومت حسگر ها محاسبه و در شکل ۶ (ب) آورده شده است. نانوساختار های اکسید روی به عنوان نیم رسانای نوع n شناخته شده اند. هنگامی که آنها در مجاورت هوا قرار می گیرند مولکول های اکسیژن روی سطح ZnO جذب شده و به عنوان جایگاه های پذیرنده الکترون عمل می نمایند. بنابراین



شكاف انرژي محاسبه شده براي همهٔ نانوميلهها.



**شکل ۶**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) (الف) نمودارهای جریان بر حسب ولتاژ برای حسگر با غلظتهای مختلف آلایندهٔ مـس. (ب) تغییـرات مقاومت نمونههای آلاییده با ناخالصی مس.



**شکل ۷**. (رنگی در نسخهٔ الکترونیکی) (الف) نمودارهای تغییرات جریان تحت تاریکی و تابش فرابنفش برای نانومیلههای هسته/ پوستهٔ آلاییده با غلظتهای مختلف مس در چهار چرخهٔ متوالی. (ب) نمودارهای تغییرات میزان حساسیت و پاسخدهمی نانومیلههای هسته/ پوستهٔ آلاییده با غلظتهای مختلف مس.

الکترونهای نوار رسانش به وسیله مولکولهای اکسیژنی که جذب سطح شدهاند گیرافتاده و تشکیل یونهای -Or میدهند. براین اساس یک ناحیهٔ سطحی تهی شده از الکترون (ناحیهٔ تهی) ظاهر میشود و لذا منجر به کاهش ضخامت کانال رسانش سطحی در ZnO میشود [۳۲]. بنابراین کاهش چگالی حاملها در ZnO به همراه گستردگی ناحیهٔ تهی باعث افزایش مقاومت ماده می گردد. با بخشیدن الکترونهای آزاد از نوار رسانش به مولکولهای اکسیژن جذب شده، چگالی توزیع فضایی الکترونی دچار تغییر شده و یک ناحیه بار فضایی با بار تهی نزدیک سطح ایجاد میشود. در این ناحیه، به دلیل گرادیان بار و خمشدگی نواری یک میدان الکتریکی به وجود میآید [۳۳].

مقاومت نمونه ها با افزایش غلظت مـس از γ۶۲ MΩ برای نمونه خالص به ۴/۵۰۰۴MQ برای نمونه با غلظت ۴/۵ درصد اتمی کاهش یافته و سیس دوباره برای غلظت ۹ درصد اتمی به ۱٬۸۵ MΩ افزایش مییابد. تغییر مقاومت نمونـهها بـر حسـب غلظت ناخالصی مس افزوده شده به لایهٔ پوستهای را میتوان به خوبی بر اساس نتایج به دست آمده به وسیلهٔ آنالیز پراش پرتوی ایکس شرح داد. اتمهای مس جایگزین شده در شبکهٔ اکسید روی در دو حالـت یـونی <sup>+</sup>Cu و <sup>۲</sup>۲ مـیتواننـد تـأثیر متفاوتی بر خواص ساختاری و الکتریکی اکسید روی داشته باشند [۳۴]. یونهای مس تکظرفیتی <sup>+</sup>Cu به صورت Cu<sub>۲</sub>O در ترکیب شرکت میکنند [۳۵]. یون،ای مس تکظرفیتی جایگزین شده به جای یونهای روی بهدلیل برخورداری از پتانسیل یونش کمتر از یونهای روی میتوانند به سادگی یونیده و در نتیجـه غلظـت اتـمهـای بخشـنده را بیشـتر و مقاومـت الکتریکی ماده را کاهش دهند. این درحالی است که یون های مس با حالت دو ظرفیتی میتواند سبب افزایش مقاومت نمونـه شوند [۳۶]. در نمونههای آلاییده با ناخالصی مـس، بـا افـزایش یونهای +Cu حاملهای بار الکترونی افزایش یافته و از ایـن رو مقاومت الکتریکی نمونے کاہش مییابد. این رونے کاہش مقاومت تا غلظت ۴٫۵ درصد اتمی ادامه داشته است. با افزایش غلظت ناخالصی مس به میزان ۹ درصد اتمی، مقاومت الکتریکی حسگر افزایش شدیدی را نشان میدهد. موارد

مشابهی در مقالات گزارش شده است که کاهش رسانندگی را با افزایش بیشتر ناخالصی به عواملی مانند کاهش بلورینگی، کاهش اندازهٔ بلورکها و یا افزایش عوامل پراکندهساز نسبت دادهاند [۳۷ و ۳۸]. به طور کلی، ناخالصی میتواند سبب ظهور نواقص ساختاری در بلور از قبیل تهیجاها، بیننشینها، در رفتگیها و نواقص فرنکل شوند [۲۶].

خواص حسگری نانومیلههای هسته/ پوستهٔ آلایش داده شده با غلظتهای مختلف مس تحت تابش فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت. هر آشکارساز به مدت دو دقیقه تحت تابش فرابنفش و پنج دقیقه در خاموشی نگهداشته شد و تغییرات جریان بر حسب زمان برای چهار چرخهٔ متوالی ثبت شود (شکل ۸ (الف)). جریان تابشی حسگرها با افزایش غلظت آلایندهٔ مس از صفر تا ۴٫۵ درصد اتمی از ۲۵٫۰ بـ ۱٫۲۸ mA افزایش یافته است. همچنین از شکل ۷ مشخص است که حسگرهای ساخته شده از تکرارپذیری نسبتاً بالایی برخوردارند. هنگامی کے حسگر تحت تابش فرابنفش قرار می گیرد فوتونهای تابشی با انرژی بیش از شکاف انرژی نواری اکسید روی (حدود ۳٫۳ eV) جذب ماده شده و جفت های الکترون-حفره تولید مینماید. حفره های تولید شده در امتداد میدان الكتريكي يا شيب پتانسيل سطحي به سطح اكسيد منتقل میشوند. با ترکیب حفرهها با الکترونهای جـذب شـده توسـط مولكولهاي اكسيژن سبب تخليهٔ بار منفي مولكولهاي اكسيژن و در نتیجه واجذب آنها از سطح می شوند. با تولیـد جفتهـای الكترون- حفره در اثر تـابش و حركـت حفـرههـا بـه سـطح و گیرافتادگی آنها درون حالات گیرانداز عمیق سطحی، بازترکیب این جفتها در اثر جداشدگی فضایی کاهش مییابد. بدین طريق الكترونهاي توليد شده ميتوانند آزادانه درون بلور جابهجا شوند. بنابراین میتوان این الکترونها را در یک پیکربندی حسگری فلز- نیمرسانا- فلـز و توسط یـک میـدان الكتريكي خارجي روى الكترودها جمع أورى كرد. درنتيجه جریان عبوری از حسگر تحت تابش فرابنفش افزایش مییابد. از طرف دیگر به مجرد خاموش شدن لامپ UV و جذب مجدد مولکول،های اکسیژن روی سطح، الکترون،های آزاد به وسیلهٔ

مولکولهای اکسیژن گیر میافتنـد. و بـا ایـن سـازوکار جریـان کاهش مییابد.

در شکل ۷ (ب) نمودارهای تغییر حساسیت و پاسخدهی تابشی آشکارسازها بر حسب غلظت ناخالصی نشان داده شده است. حسگر ساخته شده بر پایهٔ نانومیلههای آلاییده با ۴٫۵ درصد اتمی مس دارای بیشترین مقدار پاسخدهی تابشی (۱٫۲۸ A/W) بوده در حالی کـه حساسـیت آن کمتـرین مقـدار مىباشد. بنابراين با تزريق ناخالصى مس به پوســتهٔ نانوميلـههـا، میزان پاسخدهی آنها به تـابش فـرابنفش حـدود ۵ برابـر بهبـود مییابد. افزایش جریان تابشی یا پاسخدهی حسگر با افزایش ناخالصی را میتوان ناشی از افزایش حاملهای بار و در نتیجه افزایش جریان در آنها دانست. در بررسی خواص الکتریکی نانومیله های آلاییده با مس مشاهده شد که نمونه با ۴٫۵ درصد اتمی مس دارای کمترین مقاومت میباشد (شکل ۶ (ب)). به طور کلی، رفتار حسگرهای ساخته شده بر پایهٔ نانومیلههای آلاييده با ناخالصي مس را ميتوان بر اساس كيفيت ناحيـهٔ تهـي آنها شرح داد. جایی که تغییر حامل های بار تأثیر بسـزایی در ویژگیهای لایهٔ تهی تشکیل شده روی سطح نانومیلهها دارد.

معمولاً جریان زمینه و نیز جریان تابشی آشکارسازهای ساخته شده بر پایهٔ نانومیلههای اکسید روی خیلی پایین در حدود میکروآمپر میباشد. بنابراین نیاز به دستگاههای اندازهگیری خیلی حساس برای اندازهگیری سیگنال تولید شده در آشکارساز میباشد. مثلاً محرابیان و همکاران با رشد نانومیلههای اکسید روی به روش گرمابی و استفاده از آنها به عنوان حسگر تابش فرابنفش، جریان تابشی حدود Aµ ۳٫۵ را تحت شدت تابش <sup>۲</sup> ۶٫۷۵ mW/cm<sup>1</sup>. در سالهای اخیر، استفاده از نانومیلههای اکسید روی چند سالهای اخیر، استفاده از نانومیلههای اکسید روی چند میاختاری جهت بهبود میزان جریان و پاسخدهی تابشی

مراجع

پژوهش فیزیک ایران ۱۷، ۴ (۲۰۱۷) ۵۶۱.

- K Kihara and G Donnay, *The Canadian Mineralogist* 23 (1985) 647.
- S Safa, M Asghari, S Mokhtari, and R Azimirad, *Iranian J. Phys. Res.* **17**, 4 (2017) 561.
  ۱. س صفا، م اصغری، س مختاری و ر عظیمی راد، مجلـهٔ

جریان تابشی به حدود A ۹ ۶۰ با استفاده از شبکهٔ از نانومیلههای اکسید روی مرتبهای گزارش شده است [۶]. بابامرادی و همکاران [۲۱] با ساخت حسگر بر پایهٔ نانومیلههای هسته/ پوستهٔ ZnO/ZnO و آلاییدن لایهٔ پوسته توسط اتمهای یوروپیوم (Eu) به یک بهبود قابل ملاحظه در میزان پاسخ تابشی دست یافتند. همچینین یک افزایش دو برابری در پاسخ تابشی برای نانومیلههای اکسید روی آلاییده شده با اتمهای منیزیم گزارش شده است [۸]. این درحالی است که در کار حاضر، با ایجاد یک لایهٔ پوستهای از اکسید روی آلاییده شده توسط اتمها

## ۴. نتیجهگیری

در این مقاله تأثیر آلایش پوسته نانومیلههای اکسید روی با غلظتهاي مختلف مس بر خواص ساختاري، اپتيكي، الكتريكي گزارش شده است. برای این منظور نانومیلههای اکسید روی به روش گرمایی رشد داده و سپس یک لایه از جنس اکسید روی آلاييده با ناخالصي مـس (٥، ٥،٥، ١/٥، ۴/٥ و ٩ درصـد اتمـي) روى آنها يوشش داده شد. ضخامت يوستهٔ آلاييده شده با مقادير مختلف مس یکسان و تقریباً برابر با ۲۰nm اندازه گیری شد. با افزودن ناخالصی مس در شبکهٔ بلوری و بدلیل شعاع بزرگتر یونهای <sup>+</sup>Cu نسبت به یونهای <sup>۲+</sup> Zn، قله (۲۰۰) در الگوهای پراش به سمت زوایای کوچکتر جابهجا می شود. همچنین تأثیر ناخالصبي مس بر مقاومت نانوميله ها بر اساس افزايش الکترونهای آزاد ناشی از حضور یونهای <sup>+</sup>Cu در بلور و در نتيجه كاهش مقاومت الكتريكي توضيح داده شـد. بـا توجـه بـه کاهش مقاومت الکتریکی حسگرهای ساخته شده بر پایهٔ نانومیلههای هسته/ پوستهٔ اکسید روی، میزان پاسخ این حسگرها نسبت به تابش UV افزایش قابل ملاحظهای را نشان مىدھد.

- R Mohan, K Krishnamoorthy, and S-J Kim, Solid State Communications 152 (2012) 375.
- 21. M Babamoradi, H Sadeghi, R Azimirad, and S Safa, *Optik* **167** (2018) 88.
- 22. M-h Li, X-m Chen, J-p Xu, X-s Zhang, Y-y Wu, P Li, X-p Niu, C-y Luo, and L Li, *Optoelectronics Letters* 8 (2012) 241.
- M Babikier, D Wang, J Wang, Q Li, J Sun, Y Yan, Q Yu, and S Jiao, *Nanoscale Research Letters* 9 (2014) 199.
- 24. S Pung, C Ong, K M Isha, and M Othman, *Sains Malaysiana* **43** (2014) 273.
- 25. R Shabannia, Journal of Molecular Structure 1118 (2016) 157.
- 26. C-L Hsu, Y-D Gao, Y-S Chen, and T-J Hsueh, American Chemical Society, Applied Materials & Interfaces 6 (2014) 4277.
- 27. X Wang, C Song, K Geng, F Zeng, and F Pan, Applied Surface Science **253** (2007) 6905.
- 28. V Vaiano, G Iervolino, and L Rizzo, Applied Catalysis B: Environmental 12 (2018) 562.
- 29. C Lin et al., Thin Solid Films 529 (2013) 479.
- 30. M B Rahmani, S-H Keshmiri, M Shafiei, K Latham, W Wlodarski, J Du Plessis, and K Kalantar-Zadeh, Sensor Letters 7 (2009) 621.
- 31. G Shukla, Applied Physics A 97 (2009) 115.
- C Chang, M Hon, and I Leu, Sensors and Actuators B: Chemical 151 (2010) 15.
- 33. C Soci, A Zhang, B Xiang, S A Dayeh, D Aplin, J Park, X Bao, Y-H Lo, and D Wang, *Nano Letters* 7 (2007) 1003.
- 34. W L Ong, H Huang, J Xiao, K Zeng, and G W Ho, Nanoscale 6 (2014) 1680.
- 35. X Wang, D Li, F Zeng, and F Pan, *Journal of Physics* D: *Applied Physics* **38** (2005) 4104.
- 36. S Singhal, J Kaur, T Namgyal, and R Sharma, *Physica* B: *Condensed Matter* **407** (2012) 1223.
- 37. W Yan et al., Advanced Materials 24 (2012) 353.
- E Chikoidze, M Boshta, M Sayed, and Y Dumont, Journal of Applied Physics 113 (2013) 043713.
- 39. M Mehrabian, R Azimirad, K Mirabbaszadeh, H Afarideh, and M Davoudian, *Physica* E: *Low-Dimensional Systems and Nanostructures* **43** (2011) 1141.

- 3. P Thompson, D Cox, and J Hastings, *Journal of Applied Crystallography* **20** (1987) 79.
- 4. O Akhavan, M Mehrabian, K Mirabbaszadeh, and R Azimirad, *Journal of Physics* D: *Applied Physics* 42 (2009) 225305.
- L Ahmadkhani and R Abbasi, *Iranian J. Phys. Res.* 17, 3 (2017) 337.

۵. ل احمد خانی و ر عباسی، *مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران* 

.11, 7 (101) 777

- S F Akhtarianfar, A Khayatian, R Shakernejad, M Almasi-Kashi, and S W Hong, *Royal Society of Chemistry, Advances* 7 (2017) 32316.
- A Khayatian, M A Kashi, R Azimirad, and S Safa, Journal of Physics D: Applied Physics 47 (2014) 075003.
- G Srinivasan, N Gopalakrishnan, Y Yu, R Kesavamoorthy, and J Kumar, *Superlattices and Microstructures* 43 (2008) 112.
- L E Greene, M Law, J Goldberger, F Kim, J C Johnson, Y Zhang, R J Saykally, and P Yang, *Angewandte Chemie International Edition* 42 (2003) 3031.
- J-W Kim, S J Lee, P Biswas, T I Lee, and J-M Myoung, *Applied Surface Science* 406 (2017) 192.
- Y-M Lee, C-M Huang, H-W Chen, and H-W Yang, Sensors and Actuators A: Physical 189 (2013) 307.
- 12. B S Sannakashappanavar, C Byrareddy, P S Kumar, and A B Yadav, *Superlattices and Microstructures* 117 (2018) 503.
- Q Zhang, M Honda, S Takayanagi, and Y Ichikawa, Japanese Journal of Applied Physics 57 (2018) 070306.
- 14. M Kwiatkowski, R Chassagnon, O Heintz, N Geoffroy, M Skompska, and I Bezverkhyy, *Applied Catalysis* B: *Environmental* 204 (2017) 200.
- 15. B Zhang et al., Materials Letters 160 (2015) 227.
- 16. W Xia, L Guan, X Zeng, J Yang, H He, and Y Cao, Journal of Physics D: Applied Physics 52 (2018) 035501.
- S Ilican, Y Caglar, and M Caglar, *Journal of Optoelectronics and Advanced Materials* 10 (2008) 2578.
- O Lupan, T Pauporté, B Viana, and P Aschehoug, Electrochimica Acta 56 (2011) 10543.
- M Zhao, X Wang, L Ning, J Jia, X Li, and L Cao, Sensors and Actuators B: Chemical 156 (2011) 588.